

『VACUUM2022 真空展』に出展します

芝浦メカトロニクス(株)と芝浦エレテック(株)は「VACUUM2022 真空展」に下記のとおり出展いたします。

芝浦メカトロニクス(株)では様々な自動車部品に機能性薄膜を成膜できるスパッタリング装置や、低温で多層膜・厚膜処理ができ、電子・光学部品に最適なスパッタリング装置を中心に紹介いたします。

芝浦エレテック(株)は、装置の状態をモニタリングし安定稼働へ繋げる自社開発のモニタリングサービスツール(キノシステム®)や、マスフローコントローラ(MFC)を超える性能を持つガスフローコントローラ(GFC)を展示いたします。

- 記 -

日 時 : 2022年10月19日(水)~21日(金) 10時~17時

会 場 : 東京ビッグサイト 西ホール

展示ブース : V-13

真空展 HP : <https://biz.nikkan.co.jp/eve/vacuum/>



出展品目 :

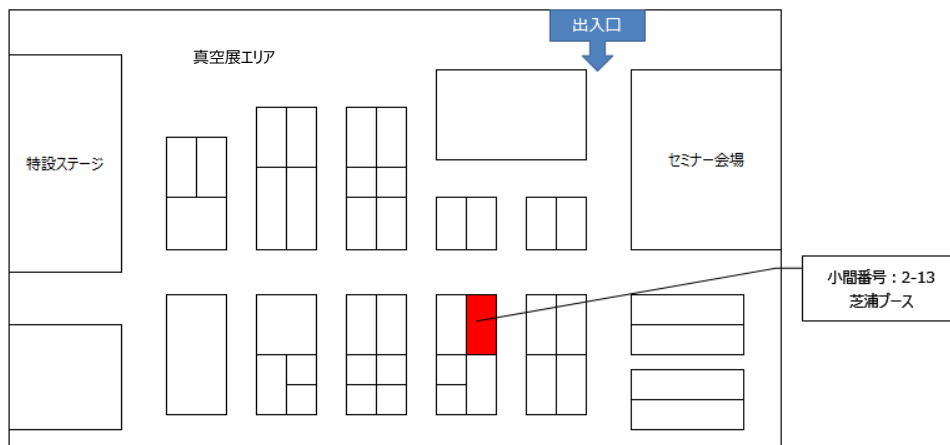
■ 芝浦メカトロニクス株式会社

- 1) 電子部品用スパッタ装置 BM シリーズ
- 2) 電子部品用スパッタ装置 CFS シリーズ
- 3) 研究開発用スパッタ装置 CFS-4EP-LL

■ 芝浦エレテック株式会社

- 1) モニタリングサービスツール (キノシステム®)
- 2) ガスフローコントローラ (GFC)

会場案内図 :



- 以上 -

【お問い合わせ先】

芝浦エレテック株式会社 経営企画部 企画担当

e-mail : esc@shibaura.co.jp

HP : <https://www.shibaura.co.jp/eletec/>

